様式第26の4（第77条の2関係）（昭60通産令33・追加、昭63通産令40・平4通産令42・平13経産令13・平19経産令26・平27経産令6・令2経産令92・一部改正）

REMEDY FOR OMISSION IN DOCUMENT

To：Commissioner of the Patent Office

1　Identification of the International Application

2　Applicant (Common Representative)

Name：　　Signature＿＿＿＿＿＿

Address：

Country of nationality：

Country of residence：

3　Agent

Name：　　Signature＿＿＿＿＿＿

Address：

4　Date of Invitation

5　Item to be Remedied

6　Subject Matter of Remedy

7　List of Attached Documents

〔備考〕

1　「Item to be Remedied」の欄には、「Applicant's column of notification of request for start of International Preliminary Examination」のように不備の補足をする書類名及び補足をする箇所を記載する。

2　補足事項を別紙を用いて表示するときは、「Subject Matter of Remedy」の欄には「As per the attached sheets」と記載するとともに補足事項を指摘し、補足のための差替え用紙を別紙として添付する。

3　その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1、様式第2の4の備考2及び3、様式第11の7の備考3並びに様式第26の3の備考2と同様とする。